# 放射光情報

## ■掲示板

■産業技術総合研究所計測標準研究部門研究職員の公募 について

1. 募集職種:研究職員(任期の定めのない定年制の職員)

2. 採用予定人数:5名程度(計測標準研究部門全体で)

3. 配属予定ユニット:計測標準研究部門

4. 応募資格:

以下2つの条件を満たすこと。

○大学院修士修了(または見込み)以上

○1984年(昭和59年) 4月2日以降生まれの者

○新卒・既卒不問。但し、次のいずれかに該当する者を除く。

• 成年被後見人,被保佐人及び被補助人。

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその刑の 執行を受けることがなくなるまでの者。

○日本国籍を有していない場合は、採用予定日までに日本国内に

おける当研究所で就労するために必要な在留資格を取得すること。

5. **主な職務内容**:計測・計量標準分野に関する研究開発業務 放射線・放射能標準に関する研究開発業務も含まれます。

6. 採用予定日:原則として,平成27年4月1日

7. 採用説明会スケジュール (随時更新)

http://www.aist.go.jp/aist\_j/humanres/03jimu/seminar.html

8. 詳細:

http://www.aist.go.jp/aist\_j/humanres/02kenkyu/master.html

9. 応募方法:

http://www.aist.go.jp/aist\_j/humanres/02kenkyu/master\_aplly.html

10. 問合せ先: 齋藤則生

E-mail: aist-saiyo15-ml@aist.go.jp

Tel: 029-861-5656

#### ● 会誌オンライン利用方法に関するご案内 ●

編集委員長 木村昭夫 涉外幹事 濱 広幸

オンライン会誌にアクセスするには、放射光学会のトップページにある会員専用ボタンをクリックし、会員専用ページにアクセスする必要があります。

会員専用ページにアクセスするためのユーザー ID とパスワードは

User ID: jsr271 Password: fsk5u2bG

です。このユーザー ID とパスワードは、次号が発行された後に失効します。

会員専用ページにある、<u>学会誌「放射光」のオンライン閲覧</u>をクリックして頂ければ、オンライン会誌を従来通りご覧頂くことができます。

会員以外の方へのパスワード漏洩は禁止いたします。また、記事の著作権は日本放射光学会にありますので、転載等のご希望に関しては、必ず事務局までご連絡下さい。良識あるご利用で、会員の皆様のお役に立てれば幸いです。ホームページに関して問題等ございましたら、濱(hama@lns.tohoku.ac.jp)までご連絡下さい。オンライン会誌に関するご連絡は、木村(akiok@hiroshima-u.ac.jp)までお願いします。

### ■行事予定

開催月日	名 称	開催地	主催又は問い合わせ先	掲載巻・号
2014年 3/26	未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(39)「高圧力と分光測定技術」	日本大学文理学部世田 谷キャンパス内 コンピューターセン ター オーバル・ホール	日本高圧力学会 E-mail: seminar39@highpressure.jp	27 • 1

本欄では、研究会、シンポジウム、国際会議等のおしらせを募集しております。掲載ご希望の方は事務局までご連絡下さい。一記事の長さは1/2ページ以下を目安とし、様式は事務局で変更させて頂く場合がございます。

#### ■未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ(39) 「高圧力と分光測定技術」

ラマン散乱, X線吸収などの分光法から得られるスペクトル は物質の電子状態、吸収原子周りの配位環境、格子振動といった 複数の情報を含んでおり、分光法は物質科学にとって極めて利用 価値の高い実験手法です. 今日では高圧力科学においても分光測 定は広く行われており、多くの成果が挙げられています. このこ とは高圧力特有の技術的な難しさを分光法においても研究者が克 服し、測定技術を向上させてきた結果でもあります。また、分光 法をX線回折等の実験と相補的に用いることで、決定的な研究 成果になることも少なくありません. 一方, 分光法と一口いって もその手法は多様であり. 放射光 X 線, 可視光, 赤外光など用 いる光源によっても測定原理や得られる知見が異なります.そこ で高圧力下の最先端の分光研究が俯瞰できる機会として、本セミ ナーを企画しました. このセミナーでは,6つの代表的な分光手 法について第一線で研究されている先生方を講師としてお招き し、それぞれの測定原理・技術と研究成果を解説して頂きます. この機会を通じて、分光研究を計画中あるいは既に測定に着手さ れている研究者, ポスドク, 学生, および企業の方々に対して有 益な情報を提供できるものと考えております. 多数の皆様方のご 参加をお待ち申し上げます.

**主 催**:日本高圧力学会 **協 賛**:日本放射光学会,他

日 時:2014年3月26日(水) 13:00-17:30

会場:日本大学文理学部世田谷キャンパス内 コンピューターセンター オーバル・ホール (京王線 下高井戸駅または桜上水駅下車 徒歩8分)

定 員:最大160名

参加費:一般 3,000円, 学生 1,000円

申込期限:2014年3月19日(水)

申込方法:

学会ホームページ(http://www.highpressure.jp/activity/seminar/)「参加申し込みフォーム」をご利用ください。あるいは,E-mail または Fax にて「セミナー(39)」と表記し,下記の[申込先]宛に必要事項を明記してお申し込みください。なお,参加申し込みの状況によっては,当日受付にも対応いたします。(1)氏名(2)勤務先・学校名(3)連絡先住所(4)電話

Fax • Email アドレス (5)送金方法・金額・送金日

申込先:日本高圧力学会 事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第4ビル9階923-674号

株式会社ポラリス・セクレタリーズ・オフィス (内)

Tel: 070-5545-3188 Fax: 020-4665-8596/06-6345-7931

E-mail: seminar39@highpressure.jp

世話人: 広島大学 大学院理学研究科物理科学専攻

石松直樹

〒739-8526 東広島市鏡山 1-3-1

Tel/Fax: 082-424-7361

E-mail: naoki@sci.hiroshima-u.ac.jp